



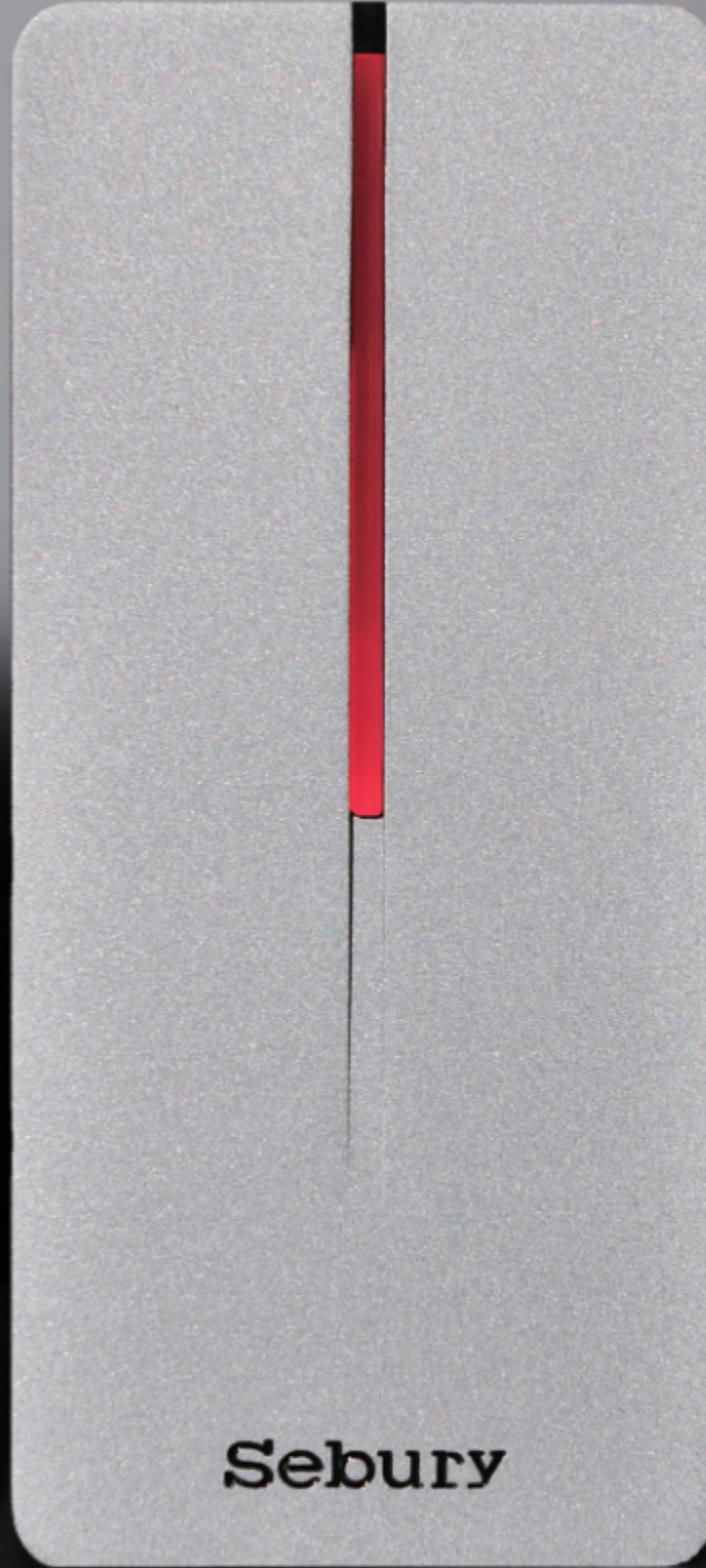
mReader

Dual Frequenz · RFID Reader · Vollmetall Design



mReader

Dual Frequenz • RFID Reader • Vollmetall Design



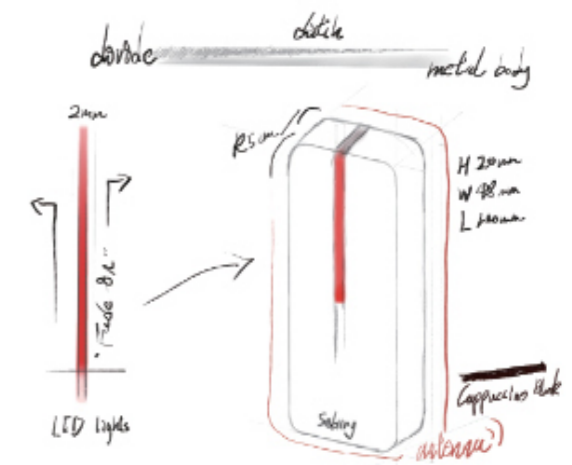
Neues Design

Der mit dem IF Award 2020 ausgezeichnete mReader im minimalistischen Vollmetall Gehäuse ist die erste Wahl für Ihre Zutrittskontrolle im privaten und gewerblichen Bereich. Die hinter dem LED Leuchtbereich verbaute aktive Dual Frequenz RFID Antenne wurde dabei völlig neu entwickelt.



Funktion • Qualität

Durch die kompakte Bauform, der hinter dem LED Leuchtbereich verbauten aktiven Dual Frequenz Antenne, kann auf Kunststoff am Vollmetall Gehäuse verzichtet werden. Die Fertigung des hochwertigen Gehäuses mit eloxierter Oberfläche erfolgt in höchster Präzision und Qualität.



ISO1443, kompatibel, für Mifare®, Desfire®, EM4102, HID Transponder geeignet



Vollmetall Gehäuse aus Aluminium mit eloxierte Oberfläche in Cappuccino Black



Anti Vandalismus Ausstattung wasserdicht nach IP65



Lesereichweite bis zu 5cm Aktive Dual Frequenz Antenne 125kHz, 13,56 MHz



-20 - 50°C Betriebstemperatur



Wiegand 25-37 Bit einstellbar



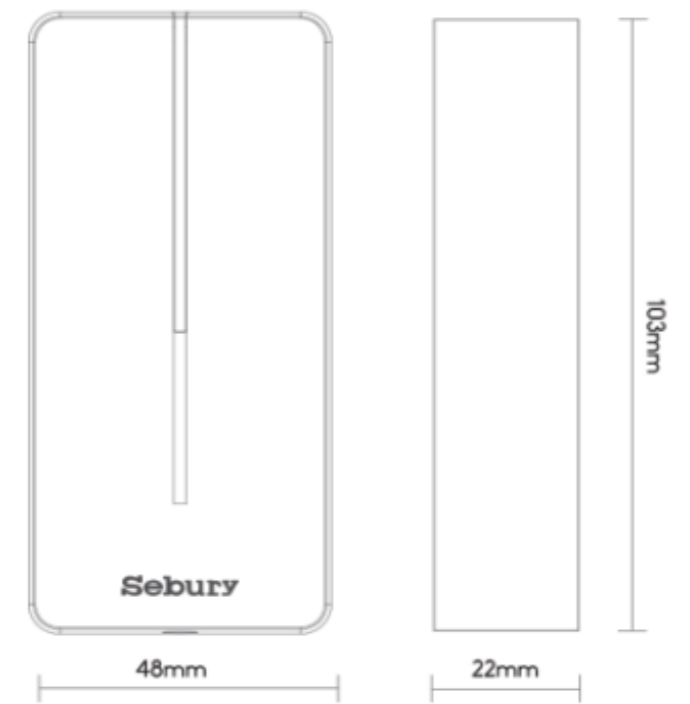
Ausstattung • Zuebehör

Der mReader ist wasserdicht nach IP65 ausgeführt und durch sein massives Vollmetallgehäuse vor Vandalismus geschützt. Die aktive Dual Frequenz Antenne liest Transponder mit RFID Chip vom Typ ISO14443, Mifare®, Desfire®, HID sowie EM4102 mit einer Reichweite von bis zu 5cm zuverlässig ein.





Technische Details



Material:	Aluminium eloxiert
Lesbare RFID Protokolle:	125Khz EM4102, EM4200, HID 13.56 Mhz ISO14443A kompatibel, Mifare®, Desfire®
Leseentfernung:	≤5cm
Ausgabe:	Wiegand 26-37bit Standard 26bit,
Spannung:	DC12V±10%
Stromaufnahme:	≤35mA
Betriebstemperatur:	-20~50 °C
Umgebung:	0~95% Luftfeuchtigkeit
Abmessungen:	103×48×22mm
Schutzklasse:	IP65



mReader • Dual Frequenz • RFID Reader • Vollmetall Design



Appartment • Büro • Gewerbe

Zertifikate




DESIGN AWARD 2020

DISCIPLINE PRODUCT

mReader

Card reader

DESIGN
Sebury Technology Co., Ltd
Shenzhen, China

CLIENT / MANUFACTURER
Sebury Technology Co., Ltd
Shenzhen, China

Jury
Eino Aalto | Chris Alt | Busak Abinanda | Keij Ahizawa | Coren Bagatar | Karo Berndt | Michel Boniowski |
Dave Brown | Shiluan Chen | Edward Chiang | Paul Cohen | Sonja Cornelides | Christophe de la Fontaine |
Clara del Perillo | Barbara Delucca | Christian Doering | René Dorotheu | Elisabeth Ertl | Carsten Fiksen |
Suzanne Ewert | Friederike Füller | Fritz Frenkler | Birgit Fritz | Thorsten Fritze | Niklas Gähler | Diago Garza Rocha |
Manuel Gattlinger | Ru man Gebhard | Oliver Gerstheimer | Gyeonggiuk Grey Chee | Sascha Henke | Tom Hin |
Eyle (Ming Kai) Hsiao | Ronald Hing | Masazumi Inui | Henrik Jeppesen | Charles D. Job | Dorothé Kowalski |
Hyocun Kim | Matthias Knoller | Fabrice Königler | Karen Karello-Reyher | Herik Kosche | Kersten Küber |
Michael Lanz | Kristina Lassus | Isabella Lidström | Dagmar Looike | Sebastian Meler | Bettina Masch | Peter Martin |
Martina Metz | Nils Holger Moesmann | Achim Nagel | Poojesh Nohar | Maria Navarro | Mauricio Noronha |
Fabio Olivetti | Marco Padellaro | Thomas Paulen | Roger Pin-Sin Lin | Friederike Pock-Germann | Achim Pohl |
Ana Reijnders | Reinhard Reiner | Robert Sachse | Linda Schmidt | Michael Seure | Hongjia Song | Anne Stallkamp |
Naoki Takeda | Alex Terzoni | Katja Thelen | Niko von Sauer | Wolfgang Wagner | Julia Werner | Matthias Wilner |
Frey Wilms-Höverkamp

2021-1-20182

